Japanese Kokai Patent Application No. Sho 62[1987]-270778

Translated from Japanese by the Ralph McElroy Co., Custom Division P.O. Box 4828, Austin, Texas 78765 USA

Code: 2151-53596

# JAPANESE PATENT OFFICE PATENT JOURNAL

# KOKAI PATENT APPLICATION NO. SHO 62[1987]-270778

Int. Cl.<sup>4</sup>:

C 23 C 18/34 G 11 B 5/858

Sequence Nos. for Office Use:

7128-4K

7350-5D

Application No.:

Sho 61[1986]-1-11953

Application Date:

May 16, 1986

Publication Date:

November 25, 1987

No. of Inventions:

1 (Total of 2 pages)

Examination Request:

Not requested

## ELECTROLESS PLATING BATH

Inventor:

Ichiyoshi Furuta

Seiko Electronic Ind.

Co., Ltd.

6-31-1 Kameto, Koto-ku,

Tokyo

Applicant:

Seiko Electronic Ind.

Co., Ltd.

6-31-1 Kameto, Koto-ku,

Tokyo

Agent:

Tsutomu Mogani, patent attorney, and one other

[There are no amendments to this patent.]

# Claim

Electroless plating bath characterized in that 0.001-0.01 mol/L tungstate as an additive is added to an aqueous solution containing cobalt ions and their reducing agents and pH adjusting agents, pH buffer, and [illegible] agent.

# Detailed explanation of the invention

Industrial application field

The present invention relates to a method for the manufacture of magnetic disks, magnetic tapes and other magnetic recording media.

Summary of the invention

In the preparation of a magnetic recording medium by the electroless plating method, by the coprecipitation of tungsten as a metal with a high corrosion resistance a high-resistance magnetic film can be obtained.

Prior art

Conventionally, in the manufacture of magnetic disks, magnetic tapes, and other magnetic recording media, the formation of a magnetic film by electroless plating has been adopted as a powerful means. Forming magnetic film by this electroless plating method has been advantageous compared to the sputtering method and others from the point of view of productivity.

Problems to be solved by the invention

The magnetic film obtained by the electroless plating method has a poor corrosion resistance and requires a protective film. The same is true of magnetic film obtained by the sputtering method. Therefore, it is necessary to have a process in which  $SiO_2$ , C or another protective film is provided on the magnetic film. However, there has been a problem in which the distance between the [recording/playback] head and the medium is restricted by the thickness of this protective film during usage.

Means to solve the problems

The present invention has the objective of providing an electroless plating bath for the formation of a magnetic film with a high corrosion resistance without a need for a protective film in order to eliminate the problems described above.

As a result of progress in a variety of experiments and investigations on the topic of the conventional Co-P plating bath, the present invention has been achieved by the understanding of the selection of concentrations of additives,

sent invention

after the aluminum wing conditions.

y 0.006] mol/L

example,
re measured to
the same levels
rily used were

g the Co-P film

mple were

swelling

abnormality was

ore, the medium

allowed to stand

1. The

electromagnetic transformation characteristics were unchanged from those before standing.

## Effect of the invention

The magnetic film formed the electroless plating bath of the present invention exhibits at least the same magnetic characteristics as those for the magnetic films from the conventional baths. Furthermore, a protective film is indispensable for the [illegible] from the conventional baths. However, if the magnetic film of the present invention is used, a protective film is not required. In doing this, the process can be simplified. Furthermore, the distance between the head and the magnetic film can be shortened. An effect of correspondence to high densification can be achieved. The industrial utilization value is very high.

## 19日本图特許庁(JP)

**卯特許出顧公開** 

# ◎ 公開特許公報(A) 昭62-270778

@Int.CI.

識別記号

厅内整理番号

@公開 昭和62年(1987)11月25日

C 23 C 18/34 G 11 B 5/858

7128-4K 7350--5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

9発明の名称

無電解めつき浴

▶ 動特 顧 昭61-111953

❷出 题 昭61(1986)5月16日

母 発明 者 古田田

- 吉 東京都江東

東京都江東区電戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

の出 題 人 セイコー電子工業株式

東京都江東区電戸6丁目31番1号

会社

迈代 理 人 并理士 最上 務 外1名

#### 剪 知 書

#### 1. 最明の名称

銀は終めりの流

#### 2. 特許過次の範囲

コパルトイオン、および、これの還元所とp H 個節前、p H 個街所、 p H 個街所、 p H 個街所、 p H 個街所、 p H を含む水溶液に添加 耐として、 タングステン数塩を0.001mo e / 2 ~ 0.01mo e / 2 ~ 1 ( 加えたことを特位とする無電解めっき浴。

#### 3. 発明の許超な説明

(産業上の利用分野)

本見明は、近気ディスク、あるいは従気テープ 等の过気記録媒体の製造方法に関する。

#### (発明の既認)

無は解めっき法による近気犯疑症体の作器にお いて、耐な性の高い金属であるタンダステンを失 折させることにより、耐会性の高い祖性皮膜を呼 ることができる。

【徒楽に皮術】

住来、世気ディスク、あるいは近気テープ等の 確気記録媒体の行型において、無電解めっき法に よる世性限の予波が有力な手段として採用されて きた。この無電解めっき法による延性腹形成法は 生産性の面から、スパック法などの方法に比べて 有利とされている。

#### (発明が解決しようとする問題点)

原電解めっき独により得られる磁性膜は、耐食性が悪く保護度を必要としている。スパッタ機により得られる磁性膜を固定である。そこで、近性膜上に5i01、Cなどの保護膜を設けるという工程が必要である。ところが、使給時にはこの保護膜のぼうにヘッドと進化との距離が耐阻されてしまっという問題点があった。

## (問題点を解決するための事段)

本党列は、上記問題点を解摘するため侵廉限を 必要としない程、耐会性の高い磁性限を形成でき る無な解めっき俗を提供することを目的としてい Š.

本党所は、従来のCo-Pめっき符を超材として個 々実験、研究を進めたところ、設定符、金属イオン、および、増化剤の遺ぼを過度に理能すること によう得られたものであり、従来の保護図を用い たば作と同等以上の耐食性を育することが特別した。

本受明による気電解めっき俗は、コバルトイオン、この金属の選定所、pH提問剤、pH提問剤 を含む水溶液に添加剤としてタングステンイオン そ含むことを特徴とし、これにより引食性のすぐ れた似性類を称ることができる。

本発明において、会国イオンとして用いられるコパルトイオンは、複数率、塩化物などの可称性 遠を無電解めっき裕中に溶解することにより供給 される。コパルトイオンの増度は0.1mc 2/2 -2 so 2/2 の霊明が用いられるが、0.3mc 2/2 -0.5mc 2/2 が過当である。

タングステンイオンは、タングステン盤のナト リウム塩、もしくはカリウム塩を悪電線メッキ浴

クエン粒ナトリウム 0.2mo 4 / 4 タングステン性ナトリウム 3,00Gao 5 / 4 水ウ粒 9.5mo 4 / 4

温度90でとして pH9.4

当実施例で得られた媒体をVSMにより保証力 角形比を測定したところ、それぞれ7500c、0.80 となり、通常用いられているCo-P、あるいはCo-XI-Pの特性と同レベルの結果が得られた。

さらに、Co-Pの皮質を疑した媒体と実施例で得られた媒体を1分HC4存在に慢性したところ、Co-Pの限に約48時間でフタンが生じたが、Co-N-Pの限は、480時間の受損後にも異常は見られなかった。立た、本実施例による媒体を、40で30分尺、Hの条件下に3000時間放置した後週定した電磁変換特性は、放棄剤と変化がなかった。

#### (発明の効果)

本免事の無覚解めっき紛から形成される敬性版 は、従来紛からの磁性態と同等以上の磁気特性を 示す。さらに、健衆裕からの磁性酸には、保護期 が不可欠であったが、本種等の磁性顔を用いれば、 中に溶解することにより供給される。タングステンイオンの浸度は、0,001mo £/£ -0.01mo £/£ の遊園が用いられるが、0,005mo £/£ -0.007 mo £/£ が過当である。

金属イオンの選先剤としては、一般に次率リン 数ナトリウムを用いるが、次頭リン酸カリウム等 次強リン酸器を含む塩ならいずれも用いることが できる。pH環然剤としては、水ウ酸が用いられ る。pH環然剤としては、pHを上昇させるには 水酸化ナトリウムを用い、pHを下降させるには 柔型を用いる。これらのpH線節剤によりメッキ 浴のpHは常温時に8~16の範囲で制御される。

以下に、本発明による実施例を示す。 実施例 L

函気アィスク引ナルミニウム番板にMI-P無電解 めっきを描した後に銀関仕上げしたものを被めっ き体として下記の条件によりめっきした。

改造コパルト

0.480 # / E

**改亜リン酸ナトリウム** 

0.240 £ / £

保護融が不要となる。これによって工程削減ができ、さらにヘッドー域性腰間の距離を短くすることができ、高密度化へ対応できるという効果が得られ、変変上の利用価値は非常に大きい。

N F

出職人 セイコー電子工業株式会社 代理人 弁理士 最上 務(他1名)